2P262

マイクロリアクターを用いた高分子微粒子の作製と

溶媒アニーリングによる効果

(農工大院・BASE) O荘司涼佳、兼橋真二、荻野賢司

【緒言】

高分子微粒子を構成要素としたフォトニック材料が広く研究されている。これらの材料は、規則正し く並んだ均一径微粒子が形成する周期構造からの光の干渉により機能を発現している¹⁾。微粒子の内部 に全方位に対称な構造を形成できれば色の指向性の問題が解消できることが期待される。一方、マイク ロリアクターを用いたブレンド微粒子作製においては、100 µm 以上の粒径を持つ微粒子を均一に作製す ることができる。それゆえ、微粒子の内部により多くの繰り返し構造を組み込むことができるため、単 一の微粒子の光学材料化が可能であると考えられる²⁾。本研究では、光を制御できるサイズや形態を実 現することを目的とし、ブロック共重合体の添加による相分離構造への影響を明らかにするとともに、 微粒子内部での規則的なミクロ相分離構造の制御を目指した。

【実験】

poly(4-butyltriphenylamine) (PBTPA, $M_n = 4100$)と poly(methyl methacrylate) (PMMA, $M_n = 5500$)、 PBTPA-*b*-PMMA (重量比 1.0:1.1, $M_n = 17000$)のクロロベンゼン溶液とポリビニルアルコール(PVA)水溶 液を、分散相、連続相としてそれぞれ用いた。マイクロリアクターのY字型の流路の合流部分において、 分散相を連続相により剪断して液滴を形成させ、その後、溶媒を蒸発させることで高分子微粒子を作製 した。更に得られた粒子にトルエンエマルジョンを 10 当量加え、溶媒アニーリングを行った。分散相 の流速は 7 μ L/min、連続相(0.6 w/v%)の流速は 140 μ L/min とした。作製した微粒子は走査型(SEM)及び 透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて解析した。

【結果・考察】

PBTPA/PMMA(1/1 w/w)のホモポリマーブレンドでは core-shell 型粒子が得られるが、ブロック共重合体を添加した **PBTPA/PMMA/ PBTPA-b-PMMA**(45/45/10 w/w/w)の系においては、 8 日間かけてゆっくりと溶媒を揮発させることで Janus 型粒子が

得られた(Fig. 1-B)。一方、室温を調整し溶媒蒸発を2日間と速く すると、PMMA相がPBTPA相に挟まれた構造の粒子が得られた (Fig1-A)。また、溶媒蒸発を遅くすると、PMMA相内に存在する PBTPA相が粗大化した。作製した油滴中では、ある一定のポリ マー濃度に到達したとき相分離が開始する。PBTPAおよび

PMMA リッチ相は、それぞれ PVA 水溶液に対する界面張力がほ ぼ等しいため、粗大化しながら Janus 型に近づくようにそれぞれ の成分が移動するが、溶媒蒸発が速いと Janus 型の構造になる以 前に、溶媒の蒸発が進行し、粘度上昇による自由度の低下が起こ ると考えられる。そのため、最終的な粒子形態は自由度が低下し た際の油滴の相分離構造に依存したと予想できる。更

にトルエンを用いて溶媒アニーリングを行うと、

PMMA 相と PBTPA 相の界面から粒子中央に向かって 放射線状に新たな PMMA 相が形成されたことが確認 できた(Fig.1-C)。



Fig. 1 得られた粒子の TEM 画像とモデル図 A; 蒸発速いB; 蒸発遅いC; 溶媒アニーリング後 a; 粒子断面 b; PMMA 相拡大図 c; 断面モデル図 (黒: PBTPA 灰色: PMMA)

【参考文献】

1) 吉田隆, *ナノ微粒子合成とフォトニクスへの展開*, 株式会社 エヌ・ティー・エス, 2006. 2) S. Yoshida, S. Kikuchi, S. Kanehashi, K. Okamoto, K. Ogino, *Materials*, 2018, *11*, 582.

Fabrication of polymer blends particles utilizing microreactor and effect of solvent annealing, Ryoka SHOJI, Shinji KANEHASHI, Kenji OGINO: Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology, 2-24-16 Nakacho, Koganei-shi, Tokyo 184-8588, Japan, Tel: 042-388-7212, Email: s176959r@st.go.tuat.ac.jp